

## НЕЛОКАЛЬНАЯ ФОНОННАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

*С.Э.Есипов, И.Б.Левинсон*

Построены автомодельные решения, описывающие распространение неравновесной фононной температуры при лазерном возбуждении электрон-дырочной плазмы.

При генерации электрон-дырочной плазмы полупроводника лазерным излучением в процессе термализации и рекомбинации носителей в слое поглощения создается большое число неравновесных фононов с частотой порядка дебаевской  $\omega_D$ . Вопрос о том, как эти фононы распространяются вглубь кристалла, существенен во многих физических явлениях.

Отличительной чертой распространения фононов в таких условиях является спектральная эволюция фононного распределения, происходящая за счет трехфононных процессов распада и слияния. Эта эволюция идет одновременно с пространственной диффузией при рассеянии на дефектах и сильно на нее влияет, так как коэффициент диффузии  $D$  зависит от частоты. С другой стороны, диффузия управляет числами заполнения фононов  $n$  и влияет, тем самым, на характер трехфононных процессов: если  $n \ll 1$ , идет спонтанный распад; если  $n \gg 1$ , доминирует слияние; если же  $n \approx 1$ , распады и слияния уравниваются и устанавливается планковское распределение.

При слабых накачках слой, занимаемый фононами, расширяется при диффузии быстрее, чем за счет распадов растет число фононов. В результате числа заполнения падают и температура не устанавливается [1, 2]. В настоящей статье будет изучен другой режим распространения, возникающий при сильных накачках. В этом случае еще до того, как фононы выйдут из слоя поглощения, числа заполнения достигнут значений  $n \approx 1$ , и в слое установится фононная температура  $T_0$ . Если температура  $T_0$  достаточно низка и процессы переброса несущественны, то, в отличие от обычной теплопроводности, поток энергии  $w$  будет определяться не тепловыми фононами с  $\omega \approx T$ , а подтепловыми с  $\omega \approx \tilde{\omega} \ll T$ ; теплопроводность нелокальна и ее узким местом является спектральный перенос энергии из области  $\omega \approx T$ , где она "хранится", в область  $\omega \approx \tilde{\omega}$ , где она "транспортируется" [3, 4].

"Начальная" фононная температура  $T_0$  определяется из баланса  $\epsilon(T_0) d = P$ ; здесь  $\epsilon(T)$  — тепловая энергия решетки в  $1 \text{ см}^3$ ,  $d$  — глубина поглощения,  $P$  — энергия, поглощенная в  $1 \text{ см}^2$  поверхности. Время установления температуры  $T_0$  есть  $\tau_0 \equiv \tau(T_0)$ , где  $\tau(\omega)$  — время трехфононных процессов. За это время фононы продиффундируют на глубину  $l_0 \equiv l(T_0)$ , где  $l(\omega) \equiv [D(\omega) \tau(\omega)]^{1/2}$ . Поэтому температура устанавливается, если  $l_0 \ll d$ , что при типичных для полупроводников значениях параметров дает  $P \gtrsim 10^{-3} \text{ Дж/см}^2$ .

Уравнение, определяющее распространение фононной температуры, получается следующим образом. Считая  $T$  известной функцией  $r, t$ , ищем распределение подтепловых фононов из уравнения

$$\left[ \frac{\partial}{\partial t} - D(\omega) \nabla^2 \right] n = - \frac{1}{\hat{\tau}(T, \omega)} \left[ n - \frac{T}{\omega} \right], \quad (1)$$

где  $\hat{\tau}$  — время поглощения неравновесного подтеплого фонона частоты  $\omega$  планковским распределением с температурой  $T$ . После этого вычисляем поток

$$w = \int_0^{\infty} d\omega \rho(\omega) \omega [-D(\omega) \nabla n], \quad (2)$$

где  $\rho$  — плотность состояний. Подставляя  $w$  в виде функционала от  $T$

В закон сохранения энергии

$$\partial \epsilon / \partial t + \operatorname{div} \mathbf{w} = 0, \quad (3)$$

получаем искомое уравнение.

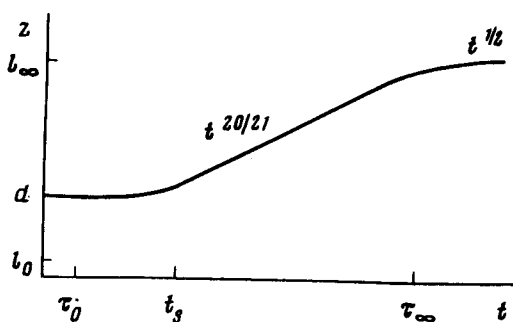


Рис.1. Зависимость толщины "прогретого" слоя от времени

Если  $T \ll \omega_D$ , а рассеяние на дефектах релеевское, то

$$D(\omega) \sim \omega^{-4}, \quad 1/\tau \sim \omega T^4, \quad \rho \sim \omega^2, \quad \epsilon \sim T^4,$$

и система (1) – (3) имеет автомодельное решение, из которого могут быть исключены все физические параметры задачи. Для этого определим температуру  $T_\infty$  условием  $P = \epsilon(T_\infty)l(T_\infty)$  и введем безразмерные переменные  $\bar{z} = z/l_\infty$ ,  $\bar{t} = t/\tau_\infty$ ,  $\bar{\omega} = \omega/T_\infty$ , где  $l_\infty \equiv l(T_\infty)$ ,  $\tau_\infty \equiv \tau(T_\infty)$ . Легко проверить, что  $T_\infty = T_0 (l_0/d)^2 \ll T_0$ , так что  $l_\infty \gg l_0$  и  $\tau_\infty \gg \tau_0$ . Если сделать в (1) – (3) подстановку

$$n(\omega, z, t) = \bar{t}^{-\lambda} g(\zeta, \eta) \quad (\lambda = 1/21), \quad (4)$$

$$T(z, t) = T_\infty \bar{t}^{-\mu} f(\zeta) \quad (\mu = 5/21), \quad (5)$$

с автомодельными переменными

$$\eta = \bar{\omega} \bar{t}^a, \quad \zeta = \bar{z} \bar{t}^{-\beta} \quad (a = 4/21, \beta = 20/21), \quad (6)$$

то получающаяся для  $g$  и  $f$  система уравнений никаких параметров не содержит, и поэтому наиболее важные результаты могут быть получены без знания явного вида этих функций. Так, энергия системы сосредоточена в области, определяемой условием  $\zeta \approx 1$ , т.е. при  $z \approx l_\infty (t/\tau_\infty)^{20/21}$ . Характерная температура в этой области есть  $T \approx T_\infty (t/\tau_\infty)^{-5/21}$ . Частота фононов, переносящих энергию, определяется условием  $\eta \approx 1$ , т.е.  $\bar{\omega} \approx T_\infty (t/\tau_\infty)^{-4/21}$ . Эти соотношения содержат зависимость основных физических параметров от времени (рис.1 и рис.2) и мощности накачки (через  $l_\infty$  и  $\tau_\infty$ ).

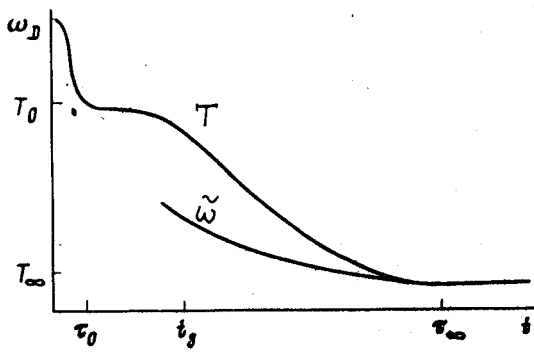


Рис.2. Зависимость от времени температуры (средней частоты фононов) и частоты фононов, переносящих энергию

Автомодельное решение (4) – (5) устанавливается на таких временах  $t_s$ , когда определяемая из (5) характерная температура порядка  $T_0$ . Легко найти:  $t_s \approx \tau_0 (d/l_0)^{8/5}$ , и проверить, что  $\tau_0 \ll t_s \ll \tau_\infty$ . К моменту  $t_s$  характерные для решения (5)  $z_s \approx d$ . С другой стороны,  $t_s$  совпадает по порядку величины с временем, за которое нагретый слой толщины  $d$  уширяется вдвое за счет нелокальной теплопроводности [4]. Это значит, что автомодельный режим при  $t \gg t_s$  сшивается с неавтомодельной стадией при  $t \lesssim t_s$ . Таким образом, получается следующая физическая картина. Сначала за время  $\tau_0$  в слое  $d$  устанавливается температура  $T_0$ , которая не меняется вплоть до  $t \approx t_s$ . На этих временах нагретый слой начинает уширяться и распространение переходит в автомодельный режим длящийся до  $t \approx \tau_\infty$ . К этому моменту температура распространится на глубину  $l_\infty$ , понизившись до  $T_\infty$ . В тот же момент частота фононов, переносящих энергию, сравнивается с температурой, и поэтому механизм нелокальной теплопроводности перестает работать. Можно показать, что при  $t \gg \tau_\infty$  ангармонические процессы станут несущественными и фононы разных частот будут диффундировать независимо, разрушая тем самым планковское распределение; их средняя частота будет оставаться на уровне  $\omega \approx T_\infty$ .

Институт теоретической физики  
им. Л.Д.Ландау  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
16 июля 1981 г.

### Литература

- [1] Казаковцев Д.В., Левинсон И.Б. Письма в ЖЭТФ, 1978, 27, 194.
- [2] Kazakovtsev D.V., Levinson Y.B. Phys. stat. sol. (b), 1979, 96, 117.
- [3] Левинсон И.Б. ЖЭТФ, 1980, 79, 1394.
- [4] Levinson Y.B. Solid State Comm., 1980, 36, 73.